

DAMI

BECA ACADÉMICA

Matrícula	Carrera	Porcentaje
20223PI020	TSU. Procesos Industriales área: Manufactura	50%
I20203MC085	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20213mc005	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20213MC065	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203pi066	Ingeniería Industrial	50%
20233NT013	TSU. Nanotecnología área: Materiales	50%
20233NT027	TSU. Nanotecnología área: Materiales	50%
20233NT001	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20223IIN002	Ingeniería Industrial	100%
20233NT029	Ingeniería en Nanotecnología	100%

BECA DE SOLVENCIA ECONÓMICA

Matrícula	Carrera	Porcentaje
20233MT024	Mantenimiento área Industrial	50%
20233MC048	Mecatrónica área automatización	50%
20233MC116	Mecatrónica área automatización	50%
20233MC125	Mecatrónica área automatización	50%
20233MC135	Mecatrónica área automatización	50%
20233MC014	Mecatrónica área automatización	50%
20233PI063	Procesos Industriales área Manufactura	50%
20233PI030	Procesos Industriales área Manufactura	50%
20233PI007	Procesos Industriales área Manufactura	50%
20233PI004	Procesos Industriales área Manufactura	50%
20233PI022	Procesos Industriales área Manufactura	50%
20223MT011	Mantenimiento área Industrial	50%
20223MC085	Mecatrónica área automatización	50%
20223MC059	Mecatrónica área automatización	50%
20223MC053	Mecatrónica área automatización	50%
20223MC091	Mecatrónica área automatización	50%
20223MC086	Mecatrónica área automatización	50%
20223MC161	Mecatrónica área automatización	50%
20223MC072	Mecatrónica área automatización	50%
20223MC008	Mecatrónica área automatización	50%
20223MC028	Mecatrónica área automatización	50%
20223MC140	Mecatrónica área automatización	50%
20223MC009	Mecatrónica área automatización	50%

RESULTADOS DE BECAS INSTITUCIONALES ENERO – ABRIL 2024



DAMI

20223NT025	Nanotecnología área Materiales	50%
20223NT027	Nanotecnología área Materiales	50%
20223PI100	Procesos Industriales área Manufactura	50%
20223PI122	Procesos Industriales área Manufactura	50%
20223PI120	Procesos Industriales área Manufactura	50%
20223PI035	Procesos Industriales área Manufactura	50%
20223PI102	Procesos Industriales área Manufactura	50%
20223PI109	Procesos Industriales área Manufactura	50%
20223PI097	Procesos Industriales área Manufactura	50%
20223PI065	Procesos Industriales área Manufactura	50%
20223PI091	Procesos Industriales área Manufactura	50%
20223PI019	Procesos Industriales área Manufactura	50%
I20213MT087	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
I20213MT046	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
I20213MT017	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
I20213MC142	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20213mc159	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20213MC145	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20213MC170	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20213MC149	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20213MC140	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20213MC111	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20213MC074	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20213MC049	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20213MC015	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20203MC177	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183NT017	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20213NT026	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20213NT014	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20213NT022	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20213NT020	Ingeniería en Nanotecnología	50%
120213NT002	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20213NT016	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20213PI004	Ingeniería Industrial	50%
I20213PI003	Ingeniería Industrial	50%
I20213PI015	Ingeniería Industrial	50%
I20213PI011	Ingeniería Industrial	50%
20213PI010	Ingeniería Industrial	50%
I20213PI030	Ingeniería Industrial	50%
I20213MT016	Ingeniería Industrial	50%
I20203MT060	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
I20203MT091	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%

RESULTADOS DE BECAS INSTITUCIONALES ENERO – ABRIL 2024



DAMI

I20203MT050	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
I20203MT035	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
I20203MT064	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
20213MC0003	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20203NT057	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20203NT014	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20223INT015	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20223int019	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20223INT018	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20223INT006	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20223INT001	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20203PI052	Ingeniería Industrial	50%
I20203PI059	Ingeniería Industrial	50%
I20203PI046	Ingeniería Industrial	50%
I20203PI072	Ingeniería Industrial	50%
I20193PI074	Ingeniería Industrial	50%
I20193PI020	Ingeniería Industrial	50%
I20203PI041	Ingeniería Industrial	50%
I20203PI076	Ingeniería Industrial	50%
I20203PI025	Ingeniería Industrial	50%
I20203PI004	Ingeniería Industrial	50%
I20203PI012	Ingeniería Industrial	50%
I20213NT015	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20213NT027	Ingeniería en Nanotecnología	50%

BECA FAMILIARES O TRABAJADORES UTEZ

Matrícula	Carrera	Porcentaje
I20203MT006	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
20233PI054	TSU. Procesos Industriales área: Manufactura	50%

BECA DE PUEBLOS INDÍGENAS

Matrícula	Carrera	Porcentaje
I20203NT021	Ingeniería en Nanotecnología	50%

DAMI

BECA POR PROYECTO

Matrícula	Carrera	Porcentaje
I20213mc060	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20213MC154	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20203MC128	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20203MC094	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20213MC034	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20223MC152	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20213MC190	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20213MC155	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20203MC138	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20203MC129	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20213mc086	TSU. Mecatrónica área: Automatización	50%
I20203mc090	Ingeniería en Mecatrónica	50%

BECA DEPORTIVA

Matrícula	Carrera	Porcentaje
I20203nt017	Ingeniería en Nanotecnología	70%
I20203MC159	Ingeniería en Mecatrónica	70%
I20213pi029	Ingeniería Industrial	70%
20223pi052	TSU. Procesos Industriales área: Manufactura	70%
I20213mc073	Ingeniería en Mecatrónica	70%
I20213MC014	Ingeniería en Mecatrónica	80%
I20213MT007	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	80%
I20213NT036	Ingeniería en Nanotecnología	80%
I20213pi019	Ingeniería Industrial	80%
20213mc156	Ingeniería en Mecatrónica	100%
20223MT007	TSU. Mantenimiento área: Industrial	100%
20223mc131	TSU. Mecatrónica área: Automatización	100%
I20213NT004	Ingeniería en Nanotecnología	100%
I20213MC148	Ingeniería en Mecatrónica	100%
I20203nt004	Ingeniería en Nanotecnología	100%
20223MT043	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	100%
20233IIN001	Ingeniería Industrial	100%

DAMI

BECA CULTURAL

Matrícula	Carrera	Porcentaje
20223NT003	TSU. Nanotecnología área: Materiales	50%
20233MC165	TSU. Mecatrónica área: Automatización	50%
I20213MC173	Ingeniería en Mecatrónica	70%
20223PI108	TSU. Procesos Industriales área: Manufactura	70%
20223mc083	TSU. Mecatrónica área: Automatización	80%
I20213MC147	Ingeniería en Mecatrónica	80%
I20213mc150	Ingeniería en Mecatrónica	80%
20223IIN001	Ingeniería Industrial	80%
I20213mc189	Ingeniería en Mecatrónica	100%